### METHOD FOR FORMING SILICA COAT FILM BY LOW TEMPERATURE BAKING

Publication number:

JP6052796

Publication date:

1994-02-25

Inventor:

YAMANAKA AKIHIKO

Applicant:

**COLCOAT ENG KK** 

Classification:

- international:

H01J9/20; H01J9/20; (IPC1-7): H01J9/20

- european:

Application number:

JP19910276396 19910930

Priority number(s): J

JP19910276396 19910930

Report a data error here

### Abstract of JP6052796

PURPOSE:To form a silica coat film excellent in hardness and adhesion at low cost by applying an alcoholic silica sol obtained by hydrolyzing a lower alkyl silicate in alcohol onto a covered object, and baking it at low temperature. CONSTITUTION:A lower alkyl silicate (e.g. tetramethoxysilane) represented by the formula Si(OR)4 (R is methyl or ethyl) is hydrolyzed in methanol and/or ethanol to prepare an alcoholic silica sol. The hydrolysis rate is suitably about 300-1500%. Then, the alcoholic silica sol is diluted with a solvent selected from alcohols, esters and ketons, as occasion demands, and applied onto a covered object (e.g. cathode-ray tube face surface) to from a coating film. Then, the coating film is baked at a low temperature under the conditions of about r.t. - 100 deg.C and 30-60mins, to form a silica coat film.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# (19)日本国特計庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平6-52796

(43)公開日 平成6年(1994)2月25日

(51)Int.Cl.5

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

H01J 9/20

A 7161-5E

審査請求 未請求 請求項の数6(全 6 頁)

(21)出願番号

特顯平3-276396

(71)出願人 000105729

(22)出願日

平成3年(1991)9月30日

コルコートエンジニアリング株式会社 東京都大田区大森西3丁目28番6号

(72)発明者 山中 昭彦

埼玉県行田市大字渡柳1131番地

(74)代理人 弁理士 水野 喜夫

(54) 【発明の名称】 低温焼成によるシリカコート膜の形成法

#### (57)【要約】

【目的】 CRTフェース面などのノングレア処理技術 としてシリカコート法が注目されているが、、特性に優 れたノングレア被膜を形成するにはベーキング条件とし て髙温(150~200℃)で長時間の焼成条件が必要 である。本発明は従来と比較して格段に低い温度(室温 ~100℃)で焼成でき、かつ特性に優れたノングレア 被膜を形成することができる低温焼成によるシリカコー ト膜の形成法を提供する。

【構成】 低温焼成によるシリカコート膜の形成法にお いて、一般式 Si(OR), ……(1)(但し、Rはメ チル基またはエチル基を示す。)で表わされる低級アル キルシリケートをメタノール及び/又はエタノール中で 加水分解して調製したアルコール性シリカゾルを被覆対 象物上に塗布してコーティング膜を形成し、次いで低温 焼成によりシリカコート膜とする低温焼成によるシリカ コート膜の形成法。

されている。

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 低温焼成によるシリカコート膜の形成法 において

#### 一般式 Si(OR), ……(1)

(但し、Rはメチル基またはエチル基を示す。) で表わ される低級アルキルシリケートをメタノール及び/又は エタノール中で加水分解して調製したアルコール性シリ カゾルを被覆対象物上に塗布してコーティング膜を形成 し、次いで低温焼成によりシリカコート膜とする低温焼 成によるシリカコート膜の形成法。

【請求項2】 低温焼成が、室温~100℃,30~6 0分の条件で行なわれるものである請求項1に記載の低 温焼成によるシリカコート膜の形成法。

【請求項3】 被覆対象物がブラウン管フェース面また は液晶ディスプレイ面である請求項1 に記載の低温焼成 によるシリカコート膜の形成法。

【請求項4】 加水分解率が、300~1500%であ る請求項1に記載の低温焼成によるシリカコート膜の形 成法。

【請求項5】 アルコール性シリカゾルが、SiO。濃 20 度として、1~10%の固形分濃度を有するものである請 求項1に記載の低温焼成によるシリカコート膜の形成 法。

【請求項6】 アルコール性シリカゾルが、アルコー ル、エステル及びケトンから選ばれる少なくとも1種の 溶媒で希釈されたものである請求項1 に記載の低温焼成 によるシリカコート膜の形成法。

## 【発明の詳細な説明】

# [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、種々の被覆(コーティ ング)対象物に塗布し、かつ極めて低温度の焼成により 強固な無機質のシリカコート膜を形成するための低温焼 成によるシリカコート膜の形成法に関するものである。 [0002]

【従来の技術】造膜性シリケートの応用例としてCRT (陰極線管)や液晶ディスプレイ装置のフェース面上に コーティングし、焼成することによりノングレア被膜 (防眩性被膜、乱反射性被膜)を形成する、いわゆるシ リカコート法にるノングレア処理技術がある。周知のよ うに、例えば最近のディスプレイ用カラー受像管 (CR T) の技術開発は、高解像度化にはもとより、ディスプ レイ使用者に対する見やすさや安全性の向上に努力が払 われている。そして、とのような開発動向を反映して、 ディスプレイ表面のシリカコート法によるノングレア処 理技術に対しても、ますます要求性能が高まってきてい

【0003】従来よりシリカコート法によるノングレア 処理技術に関して、以下のようなものが報告されてい る。

【0004】(1) 実公昭50-26277号には実 50 【0007】(4) 特開昭63-160131号に

公昭44-11150号に示される珪酸のアルカリ塩水 溶液(通称水ガラス)を用いる欠点、即ち水溶液である ため、スプレー塗布後に流動状態になり易く、乱反射性 の緻密な凹凸状の粗面が形成されにくいという欠点を改 善する技術が開示されている。より具体的には、ブラウ ン管表面に四塩化珪素(SiCl.)とアルコール類ま たはエステル類の混和溶液(非水系)を吹付け、熱処理 することにより、ブラウン管表面に外光を拡散反射させ て画像を見やすくするための微細な凹凸状の被膜を形成 10 した、いわゆるノングレア処理されたブラウン管が提示

2

【0005】(2) 特開昭60-109134号に は、加水分解した珪酸エステル、アルコール、水、及び 塩酸(及び/又は硝酸)から成る処理液を、予め40~ 90℃に予熱したブラウン管フェース面に塗布し、次い で100~200℃で加熱焼成して光拡散層を形成する ことを特徴とした光拡散層を有するブラウン管の製造方 法が開示されている。なお、予めブラウン管フェース面 を40~90℃に予熱するのは、処理液により良好な拡 散層が得られ、かつ焼成後の膜の固着力を大きくするた めである。前記引用公報において、処理液として、エタ ノール等の溶媒 100mlに対し、エチルシリケートを 0.0025~0.025モル(具体的には加水分解生 成物であるエチルシリケート40)、該エチルシリケー トのモル数の12倍以上の水、及び触媒量の塩酸を配合 したものが示されている。そして、単量体性の珪素化合 物(例えば四塩化珪素)と比較して、予め加水分解され た (別言すればオリゴマー性の) 珪酸エステルを用いた 方が特性に優れていることを示している。

【0006】(3) 特開昭61-118932号に は、ブラウン管の前面パネルの外表面にSi(OR)。 のアルコール溶液、またはHNO,を添加したSi(O R) ,のアルコール溶液(但し、Rはアルキル基を示 す。)を吹付け塗布した後、80~150℃で焼成する ことを特徴とした前面パネルの表面にSiO。から成る 透明で防眩性の微細な凹凸被膜を有するブラウン管の製 造方法が開示されている。なお、HNO、を添加するの は形成される膜の接着強度を向上させるためであり、膜 強度について他の強化手段が採用されれば不要とされる 40 ものである。また、前記引用公報には、80~150℃ (パネル表面温度)の低温焼成により、Si-O-Si のシロキサン構造の一部に、Si-OHのシラノール基 を残すことができるため帯電防止効果が得られることも 示されている。前記引用公報において、具体的な吹付け 液として溶質がSi(OC,H,)、溶媒がエタノー ル、その他の成分が水とHNO、から成るものが示さ れ、また該吹付け液を前面パネルの外表面にスプレー塗 布し80~150℃の焼成温度(30分間保持)により シリカコート膜を形成することが示されている。

は、ポリアルキルシロキサンを含む溶液をフェースプレ ート上に塗布し、次いで縮合反応させて該フェースプレ ートの表面にSiO、膜を形成することを特徴とした陰 極線管 (CRT) の製造方法が開示されている。 との引 用公報のものは、前記特開昭61-118932号に開 示された方法を改良しようとするものと認められる。即 ち、前記特開昭61-118932号におい付着力向上 剤としてHNO,(なお、一般にこの種の酸は加水分解 反応、即ち、シラノール基の生成反応を促進することは よく知られている。)を使用しているが、これのみでは 10 十分な付着力を得ることができない。従って、この欠点 を改善するために該引用公報のものは、処理液にある程 度のシロキサン結合を有したポリアルキルシロキサンを 含有させるものである。前記引用公報において、具体的 な塗布溶液としてポリアルキルシロキサン(平均重合度 4量体)、加水分解反応を進めるための酸またはアルカ リ、水、及びアルコールからなるアルコール液が示され ている。なお、ポリアルキルシロキサンとしては平均2 量体から6量体までのものが好ましいとされている。な 5℃で5分間という条件が開示されている。

【0008】(5) 特開平2-118601号には、 防眩性の観察面を有するスクリーンの製造方法におい て、(a) ガラス支持体を室温より高い第1の温度(例え ば48~50℃) に加熱する工程、(b) リチウム安定化 シリカゾル水溶液を前記した加熱された支持体の表面に 被覆し、かつ乾燥する工程、(c) 前記支持体の表面と被 膜を熱源に短時間さらし、第1の温度より高い第2の温 度(例えば65°C)に上昇させる工程、(d) 水洗工程、 (e) 乾燥工程とから成る工程を含む方法が開示されてい る。この引用公報のものは、支持体の表面及びその上に 形成された被膜の温度を第1の温度よりも高い温度に短 時間さらすことにより(例えば、60℃で約30秒間の スキン加熱を採用する。)、被膜の光学的及び物理的特 性を現出させるという知見に基づくものと認められる。 なお、引用公報は、従来法においては耐摩耗性の被膜を 得るためには150~300℃のベーキングが必要であ ったことを説明している。

【0009】以上のように、各種の被膜対象物上に防眩 性のシリカコート膜を形成する方法として種々のものが 提案されているが、これらには次のような欠点があり十 分に満足できるものではない。

(i) 即ち、珪酸化合物として、単量体 (モノマー)性 のSiC1,を使用する実公昭50-26277号のも のは、処理液が塩酸酸性液となるため処理装置(例えば スプレーノズル)の腐食の問題、及び膜特性の点(例え ばハロゲンイオンはブラウン管の生命であるエミッショ ンスランプに大きく影響する。) などから十分なもので はない。また、Si(OR)。のアルコール溶液、実際

61-118932号のものは、処理液をブラウン管の 前面パネル表面に塗布した後、該塗布面において加水分 解反応、縮合反応、ゲル化反応(シラノール基の生成、 シロキサン結合の生成と三次元化を生起させるため反応 が不均一、不安定であり十分に強固かつ特性に優れたシ リカコート膜を得ることができない(この点は、前記し たように特開昭63-160131号に指摘されてい る。)。

(ii) また、珪酸化合物として、オリゴマー性の予め加 水分解した珪酸エステルのアルコール溶液を使用するも の、実際的にはこれに水、触媒としての酸(またはアル カリ)を加えた処理液を使用する特開昭60-1091 34号及び特開昭63-160131号のものは、処理 液をフェースプレート上に塗布し、該塗布面において加 水分解反応の一部、縮合反応、ゲル化反応を生起させる ため、前記したと同様に反応が不均一、不安定であり、 特に100℃以下の低温焼成においては十分に強固かつ 特性に優れたシリカコート膜を得ることができない。即 ち、上記したように各引用公報に種々の提案がなされて お、具体的な焼成条件として115℃で10分間、11~20~いるが、シリカコート法によるノングレア被膜の形成に おいては、十分な膜特性を確保するために現実的には1 50℃以上の高温度でベーキングが行なわれているのが 現状である。更に、オリゴマー性の予め加水分解した珪 酸エステルとしてリチウム安定化シリカゾルを使用する 特開平2-118601号のものは、低温度でのベーキ ングに関するものである。しかし、これは前記実公昭5 0-26277号で引用されている実公昭44-111 50号に開示されたものと同種の珪酸のアルカリ塩水溶 液(通称水ガラス)を出発物質として使用するものであ り、この方法ではアルカリが含有されているため形成膜 が空気中の水分と反応して白濁したり、表面が溶出した りする別の大きな問題をかかえている。

[0010]

【発明が解決しようとする問題点】本発明者らは、前記 した従来技術の問題点を解消すべく鋭意検討を加えた。 特に100℃以下の低温加熱(あるいは焼成)により強 固な接着力を有するシリカコート膜を形成する方法につ いて検討を加えた。その結果、低級アルキルシリケート をアルコール媒体中で所定量の水と触媒により所定の加 40 水分解率まで加水分解して調製したアルコール性シリカ ゾルそれ自体が、低温加熱(焼成)により極めて接着力 に優れた硬質の被膜を形成し得ることを見い出し本発明 を完成するに至った。

[0011]

【問題点を解決するための手段】本発明を概説すれば、 本発明は、低温焼成によるシリカコート膜の形成法にお いて、一般式 Si(OR), ……(1)(但し、Rはメ チル基またはエチル基を示す。)で表わされる低級アル キルシリケートをメタノール及び/又はエタノール中で 的にはこれに水と硝酸を加えた処理液を使用する特開昭 50 加水分解して調製したアルコール性シリカゾルを被覆対

象物上に塗布してコーティング膜を形成し、次いで低温 焼成によりシリカコート膜とする低温焼成によるシリカ コート膜の形成法に関するものである。。

【0012】以下、本発明の技術的構成について詳しく 説明する。本発明は、前記したようにシリカコート法ノ ングレア処理において、焼成工程の条件を極力低温、か つ短時間とするに最適な処理液の開発という課題の中か ら生まれたものである。焼成工程の条件としては、室温 ~100℃、好ましくは50~100℃、30~60分 という低温短時間の処理条件が前提とされている。種々 のシリカコート膜形勢用の処理液を検討した結果、前記 したアルコール性シリカゾルそれ自体が、低温かつ短時 間という焼成条件のもとで各種の被覆対象物上で極めて 接着力に優れた硬質のシリカコート膜を形成することが できるという知見が見い出された。

【0013】本発明の低温(室温~100℃)焼成によ るシリカコート膜の形成法に採用される処理液、特にシ リカコート法によるノングレア被膜の形成のために採用 される処理液は、前記一般式(1) の低級アルキルシリケ ートをメタノール及び/又はエタノール媒体中で、かつ 20 触媒のもとで加水分解することにより得られるアルコー ル性シリカゾルであり、そのゾル粒子の粒径は非常に小 さい(1μ以下)のものである。本発明者らにおいて、 かかるアルコール性シリカゾルが、どうして低温短時間 という条件のもとで接着力に優れた硬質のシリカコート 膜を形成するのかという点について十分に解明していな いが、ゾル粒子の粒径が小さいこと、従ってゾル粒子の 表面積が非常に大きいこと、各粒子表面に多くのシラノ ール基(Si-OH)が存在することが、低温焼成にお いても強固な接着力を生むものと考えている。本発明の 30 前記アルコール性シリカゾルからなるノングレア処理液 は従来技術のノングレア処理液と比較して、(i) 単量 体性モノマーを主成分とした処理液とは明らかに相違 し、また(ii) オリゴマー性の珪素化合物、具体的には 予め加水分解した珪酸エステルのアルコール性シリカゾ ルに対し、更に水と触媒を加えてノングレア処理液とし たものとも明らかに相違する。本発明のシリカコート法 ノングレア処理に適用される前記アルコール性シリカゾ ルは、一見すると前記(ii)の従来技術と類似している が、本発明のノングレア処理液は被覆対象物上に適用す 40 チル、酢酸ブチルなどのエステル類、メチルエチルケト るに際して、水や触媒を添加する必要はないものであ る。本発明は、ゾル粒子の粒径が小さいアルコール性シ リカゾルそれ自体が、低温かつ短時間の焼成工程により 強固な接着力を有しかつ硬質の被膜を与えるという驚く べき事実をベースとしたものであり、従来の常識では理 解し得ないものである。

【0014】本発明のシリカコート法ノングレア処理に 適用されるアルコール性シリカゾルは、前記した反応条 件のもとで調製されなければならない。即ち、一般式

たはエチル基でなければならない。また、反応媒体とし てメチルアルコール及び/又はエチルアルコールを使用 しなければならない。

【0015】次に、加水分解工程について説明する。本 発明において、加水分解の触媒として膜特性との関連も 重視して一般には酸触媒が使用される。との種の酸触媒 としては硝酸、塩酸、酢酸、硫酸などが使用され得る。 特に、硝酸は比較的低く(bp 86°C)、また他の酸 と比較して酸化力が強く鉄などを腐食させにくいという 性質がある。このため硝酸は膜形成時に膜の酸化を促進 して強固な膜を形成させるとともに膜中に残留する可能 性も低く、また膜形成装置の腐食も抑えることができる ので最も好ましい酸触媒である。本発明において加水分 解反応は、300~1500%程度の加水分解率が達成 されるまで行なわれる。ここでいう加水分解率とは、 Si (OR), +2H, O→SiO, +4ROH なる 化学反応式において、

加水分解率(%)=[(反応に使用する水の量(g)/(ア ルキルシリケートが100%SiO, になるために必要 な水の量(a))]×100

のことを意味する。なお、加水分解率が300%未満の 場合は、加水分解反応が充分に進行していないために、 液中に残留するSi-ORが多くなり接着力が低下す る。また、1500%以上の場合は、加水分解が逆に進 行し過ぎるために、液中に形成されるシリカゾル粒子が 大きくなるため表面積が小さくなり接着力が減少する。 より具体的には、テトラメトキシシランまたはテトラエ トキシシランのモル数の10倍~20倍程度の水と前記 触媒を使用して、室温~50℃(好ましくは室温~30 ℃)の温度で1時間以上(好ましくは2~5時間)攪拌 下で加水分解反応を行なえばよい。このようにしてSi O、 濃度として20%以下、好ましくは1~10%の固 形分濃度のアルコール性シリカゾルを調製する。

【0016】以上のようにして、調製したアルコール性 シリカゾルをシリカコート法によるノングレア処理のた めの処理液とするには、所望の希釈媒体を用いることが できる。この種の希釈液としてはメタノール、エタノー ル、n-プロパノール、2-プロパノール、n-ブタノール、 2-ブタノールなどのC, ~ C10のアルコール類、酢酸エ ンなどのケトン類、及びこれらの混合溶媒などか挙げら れる。なお、これら希釈液を前記アルコール性シリカゾ ルに加えて希釈し、SiOz濃度として10%以下、好 ましくは5%以下の固形分濃度とする。

【0017】以上のようにして調製されたシリカコート 法によるノングレア処理液はポットライフの観点から室 温以下に保存するのが望ましい。ノングレア処理に際し ては、被覆対象物、例えばCRTフェース面あるいは液 晶ディスプレイ面などを40~90℃に加熱し、ここに (1) の低級アルキルシリケートとして、Rがメチル基ま 50 該ノングレア処理液を塗布し、塗布後60~100℃の 7

温度で、30~60分間焼成すればよい。これにより強 \* 固な接着力を有するとともに表面硬度の高いシリカコート膜が得られる。前記したノングレア処理液をCRTフェース面などに塗布するには、スプレー法、ディップ法、ロールコート法、スピナーコート法などいずれでも可能である。また、スプレー装置としては、本発明者らが先に提案した連続式噴霧塗装装置(特願昭62-296067号)を使用してもよい。即ち、搬送される被塗装物の上部に固定され、かつ被塗装物に塗布液を噴霧状に塗布する連続式噴霧塗装装置において、噴霧塗装部が 10\* 両端部に噴霧ノズルを固定した所定長の回動アーム、

\* 前記回動アームを該アームの中心部に設けられた回動中心軸を中心として被塗装物の搬送方向に対し所定の角度の互いに対称の一対の扇形を描くように往復動させて、回動アームの両端部に固定された噴霧ノズルの被塗装物表面に対する回動軌跡が相互に逆向きの円弧を形成するようにした回動機構、

\*からなる連続式噴霧塗装装置を使用してもよい。

[0018]

【実施例】以下、本発明を実施例により更に詳しく説明 する。

- (1) アルコール性シリカゾルの調製例
- (i) メチルシリケート系アルコール性シリカゾル テトラメトキシシラン61.5gを4つ口丸底フラスコ 11に入れ、MeOH 463.9gを加え、液温を3 0℃に一定に維持しながら撹拌し液を均一にした。次
- ) に、水71.6gにHNO。 3.0gを加えた水溶液 を加え、30℃にて5時間攪拌した。
  - (ii) エチルシリケート系アルコール性シリカゾル テトラエトキシシラン85.7gを4つ口丸底フラスコ 11に入れ、MeOH 356.7gを加え、液温を3 0℃に一定に維持しながら攪拌し液を均一にした。次 に、水154.6gにHNO。 3.0gを加えた水溶 液を加え、30℃にて5時間攪拌した。
- \* [0019]
- (2)シリカコート法ノングレア処理液の調製例(配合割合は重量%)
  - (i) メチルシリケート系アルコール性シリカゾル

(前記(1)-(i),実施例1)……50%

I P A ...... 5 0%

(ii) エチルシリケート系アルコール性シリカゾル

(前記(1)-(ii), 実施例 l ) …… 5 0%

IPA.....50%

(iii) エチルシリケート40-1 (注1) (比較例1)

エチルシリケート40の60gを4つ口丸底フラスコ21に入れ、MeOH 445.9gを加え、液温を30℃に一定に維持しながら攪拌し液を均一にした。次に、水91.1gにHNO, 3.0gを加えた水溶液を加え、30℃にて5時間攪拌した。その後IPA 600gを加えて試料とした。

- (iv) メチルシリケート51(注2)(比較例2) エチルシリケート51の47.1gを4つ口丸底フラスコ21に入れ、MeOH 455.6gを加え、液温を30℃に一定に、維持しながら攪拌し液を均一にした。次に、水94.3gにHNO。 3.0gを加えた水溶液を加え、30℃にて5時間攪拌した。その後IPA600gを加えて試料とした。
- (v) エチルシリケート40-2 (注3) (比較例3) エチルシリケート40の60gを4つ口丸底フラスコ21に入れ、IPA 800g, n-BuOH 240gを加え、液温を30℃に一定に維持しながら攪拌し液を均一にした。次に、水90gにHC1 10gを加えた水溶液を加え、30℃にて1時間攪拌して試料とした。
- (注1)テトラエトキシシランの5量体が主成分であ る。
- (注2) テトラメトキシシランの4量体が主成分である。

(注3) テトラエトキシシランの5量体が主成分である。

【0020】(3)シリカコート法ノングレア被膜の形成とその特性

- 30 前記シリカコート法ノングレア処理液を下記要領でテストピースに塗布、焼成し、次いで被膜特性を評価した。 結果を表1に示す。
  - (i) テストピース…\*12インチCRT
  - (ii) 処理方法
  - (a) 予熱 \*60°C×1.5時間(電気定温乾燥器中)
  - (b) スプレー条件\*スプレーノズル……スプレーイングシステムジャパン社製、2流体ノズル、 $\phi = 0$ . 4 mm \*距離………2.5 cm
- 40 \*流量……10m1/分

\*スプレー時間……60秒

\*空気圧……2. 0 Kq/cm²

- (c) 焼成条件 \* 遠赤外線焼成炉を使用
- \*昇温速度(60→100℃)………8℃/分
- \*焼成·······60℃または100℃、30分
- (iii) 評価方法
- (a) グロス値測定 日本電色工業(株) 製 VG-2P-D3を用いてJIS Z 8741に準拠して測定。 測定条件 Gs (60°)
- 50 (b) 消しゴム試験 LION No. 50-30を用いて

8

9

消しゴム試験器により往復摩擦試験を行ない、200回 後のグロス値と初期値を比較(△G200)し、また肉 眼にて表面状態を観察する。

測定条件 荷重 1 Kg

\*鉛筆引っかき試験に準拠して測定。

(d) ギラツキ ブラウン管を点灯させ、ブラウン管 表面のギラツキを肉眼にて観察する。

10

[0021]

(c) 鉛筆硬度試験 JIS K 5400(6, 14)\* 【表1】

## <表1>

		初期グロス値	△G200	<b>ギ</b> ラツキ	鉛筆硬度	焼成条件
		(%)	(%)			3000111
実施例	1	47.6	2	0	9 H	100℃, 30分
		43. 2	2	0	9 H	60℃, 30分
実施例	2	54.0	1	0	9 H	100℃, 30分
, , , ,	_	53.0	1	0	9 H	60℃,30分
比較例	1	50.0	7	0	6 H	60℃, 30分
比較例	2	51.1	7	0	6 H	60℃, 30分
比較例	3	56.6	7	0	6 H	100℃,30分
		52.1	13	0	5 H	60℃,30分

【0022】表1より、実施例のものは比較例のもの比較してギラツキの点では殆ど同じであった。しかしながら、消しゴム試験及び鉛筆硬度試験の結果においては著しい差が認められた。特に、実施例のものは比較例3の180℃、30分焼成時と殆ど変わらない結果を示した。なお、実施例の60℃、30分焼成時の膜硬度は、シリカコート法ノングレア膜として使用に耐え得るもの

である。

[0023]

【発明の効果】本発明により、従来と比較して格段に低温サイド(室温~100℃)で焼成することができ、かつ、種々の被覆対象物上に強固な接着力を有するとともに硬質のシリカコート膜を形成することができる。